19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-192764

®Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)8月22日

H 01 L 27/146

8122-5F 8122-5F

H 01 L 27/14

A B \*\*

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全10頁)

固体操像装置 . 60発明の名称

> ②持 願 平1-334472

願 平1(1989)12月21日 22出

⑫発 明 者 茂 武 宫

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタカメラ株式会社内

Œ 誰 ⑫発 阳 老 髙

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ピル

ミノルタカメラ株式会社内

個発 明 長 谷 - 311 潤 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ピル

ミノルタカメラ株式会社内

願人 ミノルタカメラ株式会 の出

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル

弁理士 佐野 個代 理 人 静夫

最終頁に続く

## 1. 発明の名称

固体操像装置

# 2. 特許請求の範囲

- (1) 入射した光量に応じた光電液を発生しうる 感光手段と、前記光電波を入力するMOSトラン ジスタと、前記MOSトランジスタを関値電圧以 下で且つサプスレッショールド電流が流れうる状 腹にバイアスするバイアス手段と、からなり、前 記MOSトランジスタはサブスレッショールド電 **液特性により前記光電流を対数圧縮変換すること** を特徴とする固体損像装置。
- (2) 第1MOSトランジスタのドレインとゲー トを前記感光手段と接続したことを特徴とする第 1 請求項に記載の固体損像装置。
- (3) 第1MOSトランジスタのドレインとゲー トおよび第2MOSトランジスタのゲートを耐記 悠光手段と接続し、前記第2MOSトランジスタ のソースをコンデンサと接続したことを特徴とす る第1競求項に記載の間体摄像装置。

- (4) 前記第2MOSトランジスタのドレインに パルス電圧を印加するようにしたことを特徴とす る第3時求項に記載の固体摄像装置。
- (5) 第1MOSトランジスタのドレインとゲー トおよびCCDの第1のゲートを前記感光手段と 接続し、該CCDの第2のゲートに直流電圧を印 加するようにしたことを特徴とする第1請求項に 記載の固体損像装置。
- (6) 前記CCDの入力ダイオードにパルス電圧 を印加することを特徴とする第5請求項に記載の 固体摄像装置。
- (7) 前記第1MOSトランジスタのゲートに予 顔充電のためのトランジスタを設けたことを特徴 とする第2請求項乃至第5請求項のいずれかに記 収の固体操像装置。
- (8) 前記予備充電のためのトランジスタの一部 を前記感光手段を構成するフォトダイオードの一 部と共用したことを特徴とする第7請求項に記載 の間体操権装置。
  - (9) 上記MOSトランジスタに募板電圧を印加

# 特閒平3-192764(2)

して使用することを特徴とする第 l 齢求項乃至第 8 辞求項のいずれかに記数の固体級復装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

### **産業上の利用分野**

本発明は、光信号を電気信号に変換する固体級 像装置に関し、特に、その光質変換特性が圧縮特 性である非線形光電変換装置を有する固体過像装 置に関するものである。

#### 従来の技術

固体損像装置は、小型、低量で低消受電力であるのみならず、画像電や焼き付きがなく、振動や 世界などの環境条件に強い。また、レミ」と共通 あるいは類似の工程で製造できることから、信頼 性が高く、量麗にも適している。このため現在、 1 次元固体機像装置はファクシミリなどに、2次 元固体機像装置はビデオカメラなどに幅広く用い られている。

#### 発明が解決しようとする課題

しかしながら、多くの固体損像装置は、銀塩フィルムと比較してダイナミックレンジが狭く、こ

# 作用

CCDをはじめとする多くの固体過位を図のタイナミックレンジの狭さは、主としては号に送びたいて多くの信号であるに、本発明の構成による。となり、本発明の構成による。すてであるによりではおいて信号である。とによりである。このため、本発明の固体過度を受けている。このため、本発明の固体過度を受けている。このため、本発明の固体過度をできることに送部のダイナミックレンジの影響を受けている。このに対している。このに対している。このに対している。このに対している。このに対している。このに対している。にははなる。

# 実 施 例

まず、本発明の具体例を説明する前に、本発明の対数圧縮変換の原理について述べる。

MOSトランジスタでは、ゲート電圧が関値電 圧以下のときサプスレッショールド電流(seb-Lhr eshold current) と呼ばれる微少電流が流れる。 これはゲート酸化膜直下のシリコン衰面が弱反転 のため紀光蛩を柏密に制御する必要があり、また 記光蛩を楠密に制御しても、喰い部分が黙くつぶ れたり、明かるい部分が飽和したりすることが生 じやすいという欠点がある。

本発明はこれらの問題を解決し、ダイナミック レンジが広く、高知度から低知度までを高相度に 協像することのできる固体損像装置を提供するこ とを目的とする。

### 課題を解決するための手段

上記目的を適成するため、本発明の固体摄像装置は、入射した光量に応じた光電波を発生しうる感光手段と、前記光電波を入力するMOSトランジスタを関値電圧以下で且つサブスレッショールド電流が流れうる状況にバイアスするバイアス手段と、からなり、耐配MOSトランジスタはサブスレッショールド電波特性により前記光電波を対数圧縮変換するようになっている。

そして、前記MOSトランジスタの出力はCCD等の倡导伝送部に供給される。

(weak inversion)状態になることに起因しており、 サブスレッショールド質流は、一般にMOSトラ ンジスタの好ましくない特性の1つと考えられて 来た。本発明の固体優優装配では、このサブスレ ッショールド電流を逆に利用して光電変換特性を 制御するようにしている。

サブスレッショールド電波は以下のようにあらわされる(参考文献: R.M.Swanson and J.D.Meindl, "Ion-implanted complementary MOS transistors in low-voltage circuits," 1888 Journal of Solid-State Circuits, vol. SC-7, No. 2, pp. 145-153, Apr. 1972)。

すなわち、MOSトランジスタのドレイン電流 i, は、nチャネルMOSトランジスタの場合、  $V_{\epsilon}-V_{s} \leq V_{\tau}+n\left(k\,T\,/q\right)$ のとき  $I_{s}=\frac{Z}{L}\mu n\,Co\,\frac{1}{m}\left(n\,\frac{k\,T}{q}\right)^{s}$ exp  $\left(\frac{q}{n\,k\,T}\left(V_{\epsilon}-V_{s}-V_{\tau}-n\,\frac{k\,T}{q}\right)\right)$ 

$$\{1 - \exp \left\{ \frac{-m q}{n k T} (V_b - V_z) \right\} \}$$

ここで Vょ: ゲート電圧 Vョ: ドレイン電圧

Vェ: ソース電圧 Vァ: 関値電圧

2;トランジスタチャネル幅

L;トランジスタチャネル县

μα; 電子移動度 q;電子電荷量

k;ポルツマン定数 T;絶対温度

Co;ゲート絶縁膜容量

$$\pm t, \quad m = \frac{Co + Cd}{Co}$$

$$n = \frac{Co + Cd + Cls}{Co}$$

であり、Cd; 空乏層容量 Nfs; 表面単位密度

Nis=0のときにはm=nであり、このとき

$$V_0 - V_1 > \frac{kT}{q} t \delta t$$

 $I_{0} = I_{00} \exp \left( \frac{q}{n k T} \left( V_{0} - V_{1} - V_{T} \right) \right)$ 

MOSトランジスタ(2a)のパックゲート (基板) にはDC垣圧Vュュ。が印加されている。なお、こ こで V 00 > V 39 > V 300 であり、フォトダイオー ド(I) には逆パイアスが、MOSトランジスタ(2 a)のソース(S) およびドレイン(D) と基板にも逆 バイアスが印加されている。

懲光部に光が入射すると光の強度に比例した光 電流1, がフォトダイオード(1) のカソードから アノードへ流れる。

一方MOSトランジスタ(2a)を流れる電流 I。 は、

V。 = V。 だから

$$\frac{kT}{q} < V_c - V_{ss} \leq V_r + \frac{n kT}{q} \dots Q$$

$$V_r = \Phi_{Hs} - q N f s / Co + 2 \Phi f + \sqrt{2 \epsilon s i \epsilon o}$$

のとき②式より

$$I_{\bullet} = I_{p \bullet} \exp \left( \frac{q}{n k T} (V_{\bullet} - V_{ss} - V_{\tau}) \right)$$

となる。

定常状態では

 $I_{no} = \frac{Z}{L} \mu_n \quad Co = \frac{1}{n} \left( n + \frac{kT}{n} \right)^2 \exp \left( -1 \right) \dots$ を得る。

$$\emptyset$$
 xt iz,  $V_6 - V_3 \le V_7 + n \left( \frac{kT}{q} \right)$ .

$$V_o - V_o > \frac{kT}{q}$$
 のときドレイン電浪がゲート・ソース間電圧の指数函数であることを示している。

本発明では、以下に示すように、MOSトラン ジスタの前記微少電流特性を積極的に利用する。

以下本発明の実施例を図面を参照しつつ説明す

第1図は、本発明に係る固体提像装置内の1面 **昇の摂成例を示したものである。** 

ここで、pn接合フォトダイオード(1) が感光 郎を形成し、そのアノードがnチャネルMOSト ランジスタ(2a)のドレイン(D) とゲート(G) に接 統されている。また、フォトダイオード(1) のカ ソードにはDC(直流)電圧Vooが、MOSトラ ンジスタ(2a)のソース(S) にはDC包圧Vュュが、

だから、

$$I_{r} = I_{po} \exp \left( \frac{q}{n k T} (V_{o} - V_{ss} - V_{T}) \right)$$

を得る。これより

$$V_c = V_{ss} + V_{\tau} + \frac{n k T}{q} \ell n \frac{I_{r}}{I_{so}}$$
 .....

となり、④式が満たされていれば、光電波が対数 変換されて電圧V。となることが分る。

④式は、以下に示すように、 V suo 電圧を調整 することにより満足させることができる。

②式より1。はVェの函数であり、一方Vェは 次のようにあらわされる。

ここで

Фѫッ;ゲート電板とシリコン基板の仕事函数差

Φ1:シリコン基板フェルミレベル

ℓsi; シリコン比誤電率

60; 真空誘链率

特閒平3-192764(4)

N』;シリコン基板不純物温度

以下突例を挙げて説明する。

ここで、次の定数を用いる。

 $N_{\rm B} = 1 \times 10^{13} / {\rm co}^3$ 

Z/L=1

 $\mu n = 1000 \text{cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ 

 $T = 300 \, \text{K}$ 

Co = 3.5 × 10 - 8 F / cm \*

ゲート電極をアルミニウムとすれば上記基板温度 のとき

 $\Phi_{\text{HS}} = -0.9 \text{ V}$ 

となる。

また、簡単のために

Cd = Cfs = 0 , Nfs = 0

とすれば、

 $V_{\tau} - 0.06 \sim V_{\tau} - 0.36$ 

すなわち、

V s - V sue = 0 Vのとき 0.02~-0.28

 $V_3 - V_{300} = 5 \ V$  のとき  $0.85 \sim 0.55$  となり、 $V_3 - V_{300} = 0 \ V$  のときには④式は滴足しないが、 $V_3 - V_{300} = 5 \ V$  とすれば④式が滴足されることが分る。以上のように、 $V_{300}$  を適切な電圧とすることによって、光色液を対敗圧縮した電圧に変換することができる。

第2図は、第1図に示した実施例に租分回路を付加した固体提供装置の1箇架の協成例を示した ものである

ここで、pn接合フォトダイオード(1) が感光 部を形成し、このアノードが第1のnチャネルM OSトランジスク(2a)のドレインとゲートおよび 第2のnチャネルMOSトランジスタ(2b)のゲー トに接続されている。また、フォトダイオード( 1) のカソードにはDC電圧Vee, が第1 MOS トランジスタ(2a)のソースにはDC電圧Vee, が、 第2 MOSトランジスタ(2b)のドレインにはDC m = n = 1

となる。

このとき

 $I_{00} = 1000 \times 3.5 \times 10^{-9} \times (0.026)^{2} \times 0.368$ = 8.70 × 10<sup>-9</sup>

一方、関値電圧は

Vs - V:00 = 0 Vのとき

 $V_{\tau}$  (0) =  $-0.9 \pm 0.58$ 

 $+ \frac{\sqrt{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 1.6 \times}}{3.5 \times}$ 

 $\frac{10.14 \times 10^{13} \times 0.58}{10.6} = 0.08$ 

V: - V: = 5 Vのとき

 $V_{\tau}$  (5) = 0.91

**棄子面照度として、以下の範囲を対象とする。** 

0.1 L x ~ 10 L x

このときフォトグイオードの面積を 100 y e<sup>2</sup>とすれば、光電流1, は大略以下のようになる。

10-14~10-4A

上記光電流との式より V。 - V , , は下記策囲となる。

理圧 V \*\*\*\* が印加されている。さらに、第2 M O S トランジスタ (2b) のソースは容量 C のコンデンサ(3) を介して D C 電圧 V \*\*\*\* に接続されている。一方、第1 M O S トランジスク (2a) の 基板には D C 包圧 V \*\*\*\* が印加され、第2 M O S トランジスタ (2b) が第1 M O S トランジスタ (2a) と同一の 基板上またはウェル内に形成される場合には D C 電圧 V \*\*\*\* が印加され、第2 M O S トランジスタ (2b) が第1 M O S トランジスタ (2a) と異なる 基板上またはウェル内に形成される場合には D C 電圧 V \*\*\*\* が印加または第2 M O S トランジスク (2b) のソースに接続されている。

この実施例では、以下に示すように、光電流 1 , の相分値が対数圧縮されて、第 2 MOSトランジスタ(2b),のソースとコンデンサ(3) の接続点の電圧 V。となる。

以下の説明では、第1MOSトランジスタ(2a) と第2MOSトランジスタ(2b)の特性を同一と仮 定し、また、第2MOSトランジスタ(2b)の基板

# 特開平3-192764 (5)

が第2MOSトランジスタ(2b)のソースに接放されている場合について行う。

第 1 および第 2 M O S トランジスタ (2a) (2b) の ゲート電圧を V 。とすれば⑦式より

$$V_6 = V_{331} + V_7 + \frac{n k T}{q} \ell_0 \frac{l_9}{l_{00}}$$
   
  $ext{ Single 2 MOS} トランジスタ(2b) を彼れる電$ 

流1. は②式より

$$l_x = l_{pp} \exp \left( \frac{q}{n k T} (V_c - V_o - V_T) \right)$$

を得る。

また、次の関係が成り立つ。

$$l_z = C \frac{d V_0}{d t}$$

③、⑩、⑪式より次式を得る。

$$C \frac{d V_o}{d t} = 1$$
,  $exp \left( \frac{q}{n k T} (V_{331} - V_o) \right)$ 

よび第1図(a) 及び(b) はこのための回路および パルスタイミングを示したものである。パルスタ イミングは、CCDへの質荷入力に電荷平衍法を 用いている。

第3図ではリセットのために第3MOSトランジスク(2c)を用いているが、第4図ではトランジスクの追加を行わず、第2MOSトランジスタ(2b)のドレインにパルスを印加するようにしている。いずれの場合にも、ここでは3相駆助CCDが用いられており、申.,申,のパルスによって電荷が任送される。また、V。にはDC電圧が印加され、この登極直下のチャネル電位の差によって信号電荷が往入される。

以下に動作の説明を行う。

 ι = 0 のとき V。 = V。. として⑫式を租分する

$$V_o = V_{331} + \frac{n k T}{q} \ell_B \left\{ \frac{q}{n k T C} \right\}$$

$$I_f d t + exp \left\{ \frac{q}{n k T} \left( V_{01} - V_{331} \right) \right\}$$

を得る。

の式は、光電流」,の和分位と V o i − V s i i で 決まる一定値との和が電圧 V o に対数変換されることを示している。この一定値は V o i − V s i i が 小さいほど小さくなることから、第1 M O S トランジスク(2a)のソース電圧に対して V o の初期値 V o i を低く設定すればより正知に対数変換できることになる。

以上述べた回路により得られた出力電圧は、たとえば電位平衡法(武石、香山監訳 \* 電荷転送デバイス\* p. 43 を参照)などによってCCDに電荷入力することができる。この場合、CCDへの電荷入力後、V。電位を初期値Voiに設定した後、再び扱分を開始することが必要となる。第3図お

た食荷が V。 食極直下に杏柏される。 t = t; で Φ , が高レベルになると、この密柏 曳荷が Φ , 電極 直下に伝送される。以後 Φ , . Φ , が頃次高レベルになることにより信号電荷は C C D シフトレジス タ内を伝送されて行く。 t = t; で再び Φ , が高レベルになり、 V。 は再び 管圧 V , , , , に設定され、次の租分が開始される。

以上のようにして、対致圧縮された信号をCC Dへ電荷注入し、妊送することができる。

第5図は、CCDへの質何往入に関し、第3図、 第4図と異なる突筋例について示したものである。 本実筋例では、第3図と第4図の実筋例における第2MOSトランジスタ(2b)かCCDと統合されている。すなわち、第5図(a)に示すように、 感光部のpn接合フォトダイオード(1)のカソードにはDC電圧Vooが印加され、複フォトダイオート(1)のアノードは、MOSトランジスタ(2a)のケートとドレインおよびCCDの第1電極と接続されている。また、20MOSトランジスタ(2a)

のソースにはDC包圧V・・が印加され、CCDの

# 特閒平3-192764(6)

第2 電極には D C 管圧 V 。 が印加されている。 C C D の第3 電極には Φ 、 パルスが、 第4 管極には Φ 。 パルスが、 第5 電極には Φ 。 パルスが印加され、 Φ 1. Φ 。 ペルスは第6 電極以降の電極に 頃に印加される。 一方 C C D の入力ダイオード(50)には Φ 。 パルスが印加される。

これらのパルスのタイミングを第5図(b) に、 断面図に対応した各部のチャネル電位を第5図( c) に示す。以下に助作の説明を行う。

しまいて中。が低レベルになると、電子が V。電極下を通って V。電極下に注入される。しまで中。が高レベルになると、過別な電子が入力ダイオードにもどる。以上がリセット動作に相当し、この動作のあと積分状態にはいる。この状態では、 V。電極直下の電子が V。電極直下を通って入力ダイオード(50)に放出されて行く。これは、入力ダイオード(50)から V。電極直下部分に電流値は V。電流が流れることに相当し、この電流値は V。電圧と V。 電極直下部分の電圧差の指数函数となる。すなわち、本実絡例の根板では、CCDの入力ダ

し時間を要することになる。第6図はかかる問題に描みた実施例を示したものであり、第1MOSトランジスタ(2a)のゲートにブリチャージ(予の 充電)トランジスタ(2p)が付加されている。 役分 開始的に該ブリチャージトランジスタ(2p)をブリチャージパルスゆ によって 基退状態として 第1MOSトランジスタ(2a)のゲート 電位を高く して おくと、 租分開始とともに第1MOSトランジスタ(2a)は放電状態となるので、 光電流に対応 たゲート電圧を短時間で得ることができる。

第7図は第6図のプリチャージトランジスク(2p)に p チャネルMOSトランジスタを用いた実施 例を示したものである。同図において、(イ)は 平面図、(ロ)は電気回路図、(ハ)は 構造断面図である。本実施例では p チャネルMOSトランジスタのドレインがフォトダイオードのアノードを 報ねている。 すなわち、本実施例においては P 型装板(4) 上に n ウェル(5) を形成し、 抜 n ウェル(5) をフォトダイオード(1) のカソードとし、 その上部に拡散形成された P・ 領域(6) をフノー

イオード(50)が第4図における第2MOSトランジスタ(2b)のドレインに相当し、CCDの第2ゲート度下に密報される電子が類2MOSトランジスタ(2b)のソースおよびソースに接続されたコンデンサに蓄積される電荷に相当することになる。以上のようにして積分が行われ、t=t。で積分期間が終了したあとt=t。でφ、が高レベルになり、V。電極直下に蓄積された電子がCCDへ転送される。

次に高速効作への対応について述べる。

第1図~第5図において、第1MOSトランジスタ(2a)のケート部分には浮遊容型があり、高速動作のためには、この浮遊容型が租分時間に対して充分短い時間で充放電し、光電流1,の変化に追従する必要がある。第1MOSトランジスタ(2a)はケートとドレインが接続されているため、前記浮遊容量の放電(光電流1,が大から小への変化)はMOSトランジスタにより行われるが、充電(光電流1,が小から大への変化)は光電流1,によって行わなければならず、後者は前者に比

ドとする。 更に、nゥェル(5) 上にpチャネルM OSトランジスタ(2p)を形成し、その際、前記P ・鎖収(6) を該ァチャネルMOSトランジスタ(2 p)のドレインとすることにより前記 P・ 領域(6) をフォトダイオード(1) のアノードと共用する。 **尚、nゥェル(5) 上のもう1つのP・領域(7) は** 前記トランジスタ(2p)のソースとなっている。こ のような松成において、 n ウェル(5) にアルミニ ウム包恆(8) からn・領域(9) を介してDC電圧 V ωωを、ρチャネルMOSトランジスタ(2p)のソ ース(7) にDC営圧 V, を、ゲートにはその電極 (10)にブリチャージパルスΦ。を印加する。また P苺板(4) 上にはnチャネルMOSトランジスタ (2a)やCCDを形成し、第1図~第5図の回路を 形成することができる。nチャネルMOSトラン ジスタ(2a)はn・領域(13)(14)をそれぞれソース。 ドレインとし、(15)をゲート質極として椴成され ている。本発明に直接関係ないが、第7図におい てpチャネルMOSトランジスタ(2p)のゲート電 栖(10)の上方のアルミニウム配線(11)はポリシリ

# 特開平3-192764 (ア)

コンより成るゲート配線の抵抗値を小さくするために設けられている。(12)は絶縁酸である。

#### 発明の効果

以上説明した選り、本発明によれば、光信号を 対数圧縮した質気信号に変換することができる。 また、対数圧縮は光質変換部で行われるため、信 号転送部のダイナミックレンジの影響を受けず、 高短度から低短度までを高緯度に提復することが 可能となる。更に、本発明ではMOSトランジス タを用いるので高集積化が容易であり、またCC Dを同一チップ上に形成し、信号転送部とすることも容易であるという長所も有する。

# 4. 図面の簡単な説明

うにした場合の和成及び助作説明図である。第6 図は第2図の実施例に更に予切充質圏能を付加させた場合の回路図であり、第7図はその具体的様成例を示す図である。

- (1) ·····p n 接合ダイオード ( 感光手段) .
- (2a)……第1MOSトランジスタ,
- (2b)····· 第2MOSトランジスタ.
- (2P)…ブリチャージトランジスタ,
- (50)……CCDの入力ダイオード。

出 願 人 ミノルタカメラ株式会社

代 理 人 弁理士 佐 野 郡 夫

第 1 図

VDD

IP

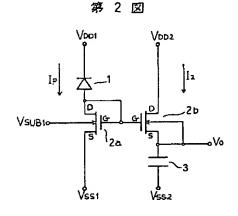
IP

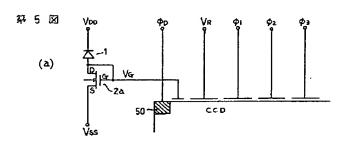
Za

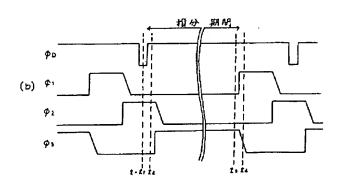
VSUBO

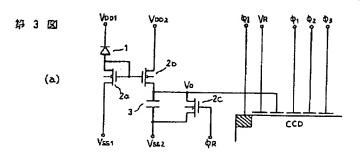
IP

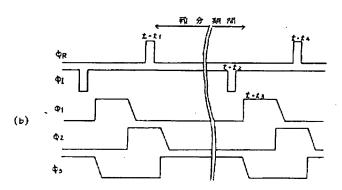
Za

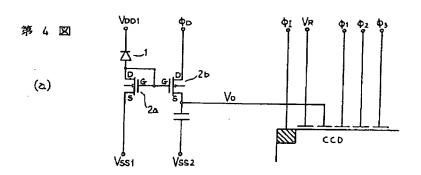


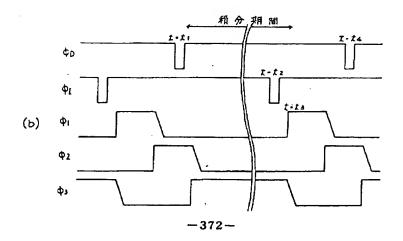




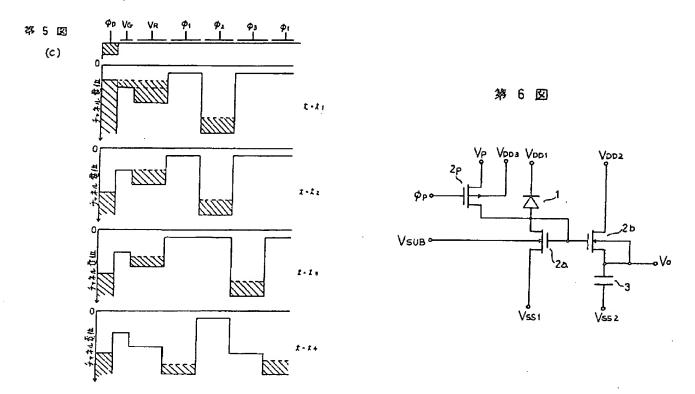


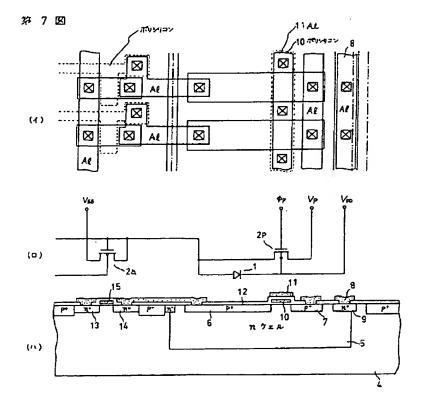






# 特爾平3-192764 (9)





特開平3-192764 (10)

第1頁の続き

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 27/148 H 04 N 5/335

E 8838-5C

⑩発明者 難波

靖 弘

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタカメラ株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成10年(1998)10月9日

【公開番号】特開平3-192764 【公開日】平成3年(1991)8月22日 【年通号数】公開特許公報3-1928 【出願番号】特願平1-334472 【国際特許分類第6版】

H01L 27/146 H04N 5/335

[FI]

H01L 27/14 A H04N 5/335 E

## 手続袖正母

平成8年12月19日

# 特許庁長官 段

- 1. 部件の表示 平成1年特許顧第334472号
- 2. 発明の名称 四体接線装置
- 3、補正をする音

等件との関係 出職人 住野 大阪的大阪市中央区安上町二丁目3番13号 大阪国際ビル 名称 (607) ミノルタ株式会社 「平成8年7月20日名的変更済(一話)」 代表者 会谷 卒

4. 補正命令の日付 自免補正

- 5. 滅正の対象
  - (1)明知者の「免明の名称」の個
  - (2) 明観曲の「特許請求の範囲」の欄
  - (3) 明知者の「免明の詳細な説明」の問



13. 34°

- 6. 補正の内容
- (1) 発明の名称を「固体提集装置」から「光電変速装置」に補正する。
- (2)特許疏水の順四を別紙の辿りに補正する。
- (3) 明朝雪の第3頁第6行の「圧組」を「対数変換」に補正する。
- (4) 明朝書の第4頁第10行から第5頁第13行の「 上記目的を達成する ため、"振像できることになる。」を以下の通りに補正する。
- 「 上記目的を過点するため、本角別の光電変換装置は、入射光池原に応じた 光電気を発生する光電訊発生製器と、光電気発生製置にゲートとドレインとが 接続された第1のMOSトランジスタと、第1のMOSトランジスタを望値面 住以下でサプスレッショールド電流が洗れる状態にパイアスするパイアス手段 と、を解え、第1のMOSトランジスタはサプスレッショールド電流が性によ り光程流を対数変換するようになっている。

### fr A

CCDをはじめとする多くの固体機像数度のダイナミックレンジの吹きは、 主として信号電荷販送部において多くの信号電荷を転送できないことに起因している。しかるに、水発明の構成によると、光電流発生機量で発生された入射 光波度に応じた光電流に対して対数変換が行われるので、少量の信号電荷だけ を信号電荷振送部に転送すればいいことになる。

このため、本発明の光電変換な数では、信号伝送部のダイナミックレンジの 影響を受けず、高限度から低度度まで全高格度に提供できることになる。」

- (5) 明相書の第23 貞第4 行から尚貞第12 行の「 以上説明した通り、… 長所も有する。」を以下の通りに補正する。
- 「 以上説明した通り、木発明によれば、電流発生装置で発生された入射光強 度に応じた光電流に対して対数変換を行うことができる。 また、対数変換はM OSトランジスタで行われるので、個号伝送部のダイナミックレンジの影響を

受けず、高研究からてい野茂までを設置度に掃像することが可能となる。更に、 MOSトランジスタを用いているので、真葉教化が容易であり、また、CCD を同一チップ上に飛収し信号転送部とすることも容易であるという長所も有する。」

以上

# 特u平1-334472号 手統補正書 別紙

# 補正特許請求の範囲

(1)入射光強度に応じた光電流を発生する光電流発生装置と、

光電流発生装置にゲートとドレインとが拡続された第1のMOSトランジスタと、

類1のMOSトランジスタを制度を圧以下でサブスレッショールド電流が流れる状態にパイアスするパイアス手及と、

を備え、第1のMOSトランジスタはサプスレッショールド電流特性により 光電流を対数変換することを特徴とする光電変換装置。

(2) さらに、第1のMOSトランジスタのゲートと接続されたゲートを有する第2のMOSトランジスタと、

第2MOSトランジスタのソースに接続されたコンデンサと、

を借え、光電流化生装置で発生される光電流の対象に比例した配圧を第2M OSトランジスタのソースとコンデンサ間に得ることを特徴とする請求項1に 記載の光電空換容器。

(3) さらに、第1のMOSトランジスタのゲートと検続された第1のゲート を有するCCDと、

CCDの第2のゲートと接続された直流電圧印可手段と、

を購え、光電流発生装置で発生される光電流の対数に比例した電荷がCCD の第2グート成下に管値されることを特徴とする研究項1に配数の光電変換装 理。

以上